COOLING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

PUB. NO.: 62-092349 [JP 62092349 A] PUBLISHED: April 27, 1987 (19870427)
INVENTOR(s): MAEDA HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) APPL NO.: 60-232669 [JP 85232669] October 17, 1985 (19851017) FILED:

INTL CLASS: [4] H01L-023/46

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components) JOURNAL: Section: E, Section No. 543, Vol. 11, No. 292, Pg. 132, September 19, 1987 (19870919)

ABSTRACT

PURPOSE: To display the characteristic rating of a semiconductor element sufficiently, and to remove the possibility of an electrical shock by molding an electric insulating material to either one surface of contact surfaces among current terminals and cooling blocks and electrically insulating the current terminals and the cooling blocks.

CONSTITUTION: Insulating layers 9b are molded to sections being in contact with current terminals 2 in cooling blocks 9a consisting of a metal having excellent thermal conductivity such as copper. Heat generated from a semiconductor element 1 is transmitted to water through the current terminals 2, the insulating layers 9b and the blocks 9a, and water is circulated to the outside, thus cooling the element 1. Thermal conductivity is affected only by the insulating layers 9b and is not deteriorated largely at that time. Water in a water channel is insulated completely by an electric circuit and insulating type cooling blocks 9, thus removing the possibility of an electrical shock.

(1) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報 (A)

昭62-92349

@Int_Cl.4 H 01 L 23/46

母公開 昭和62年(1987)4月27日

z-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 半導体素子冷却装置

②特 顋 昭60-232669

20出 原 昭60(1985)10月17日

砂発明者 前田

前 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

内

⑪出 颐 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

10代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明相

1. 発明の名称

半導体素子冷却装置

2. 特許請求の範囲

半導体業子の両側に電流端子そして冷却ブロックの順に重ねて挟持された半導体冷却装置にかいて、電流端子と冷却ブロックの接触面のいずれか ド方の面に電気絶験材料を成形し、電流端子と冷却ブロック間を電気絶験したことを特徴とする半導体冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

との発明は、半導体素子に使用される電気機器 の冷却装置に関するものである。

【従来の技術】

電気機器、特にダイオード、サイリスタ、トランジスタ等の半導体素子は温度によつて、その特性が変化しやすいばかりでなく、放熱が感い破境 にあつては局部発熱によつて破壊する危険もある ため、従来から種々の冷却装置が考えられてきた。 とのうち、水冷半導体装置の従来の実施例について第2凶の凝断面凶で説明する。

(1) は半導体素子、(2) は 1 対の電流端子、(3) は樹などの然伝等性良好な金属から成る冷却プロックであり、(4) はその内部に設けられた水路である。 (5) は冷却プロック(3) にねじ込み又はロー付けにより取付けられた黄銅などの金属から成るホースニ

さらにホースニップル(5) は配管ホース(6) で連結されてかり、この配管ホース(6) かよび水路(4) ドは、凶示の矢印方向に水が流れるようになつている。 そして、半導体素子(1) の発熱は冷却プロック(3) を発由して水に伝道され、吸収されるようになつている。

また、(7) は絶験密であり、この絶縁密(7) 化より 治却プロック(3)、電流増子(2)、半導体業子(1) を挟 んで圧接力を受けるようにするとともに、圧接機 造部(凶示せす)と電気絶線をしている。

[発明が解決しようとする問題点]

とのような従来の木冶半導体装置の最大の電点

(2)

(1)

は、水路が帯電することにある。したがつて半導体素子(1)の両相にかかる電圧がそのまま配管ホース(6) シよび内部の水に印加されるための水の抵抗が低いと多大のもれ電流が水系路を流れ、特に直流電圧がかかれば、ホースニップル(5) が電流減食により再解、損耗され、短期間で冷却プロック(3) が使用不能となる。

また水の抵抗が低い場合、たとえば、人が同系路の水を離れた場所で使用したとしても路電の母れすらでてきて危険である。これらを防止するため水抵抗はできる貼り高くする必要があり、さらに水質の管理も容易でない。

この対策として第3凶の被断面凶の以に示すように電技備子(以と冷却ブロック(3)の間に絶縁坐(8)を押入し電気回路と水系路を絶縁したものが考案されている。このの絶縁坐(8)の断面凶を(3)に示す。(8a)は、ベリリア中ボロンナイトライド(BH)等からなる熱伝導性良好な絶縁材である。絶縁板の原さは 0.5~1.5m 程度が一般的である。(8b)は金属板である。絶縁板(8a)と金属板(8b)は接着剤(8c)

(3)

久回路と水系路を絶無することができる。

(発明の実施例)

第1四は、この発明の一実施例を示す経断面図である。四において第2回と同一番号は同一または相当部分示するのであり説明は省略する。

すなわち、(1) は半導体素子、(2) は一対の電流増子であり、(9) は本発明による絶縁形治却プロンクである。 (9a) は倒等の熱伝導性良好な金属でなる治却プロンクであり、電流増子(2) に接する部分には絶散層 (9b) が成形されている。との絶散層 (9b) はアルミナ、強化アルミニクムヤボロンナイトライド等の熱伝導性良好な電気絶縁材料を溶射などにより容易に成形できる。

熱伝導性はやヤ劣るがエポキシ樹脂等の皮形も 有効である。

・ 込録量の厚さは耐電圧により決まるが 0.05~1.5■ 程度の範囲が一般的である。

(4) は上配色兼形冷却プロック(9) の内部に設けられた水路である。

(9は絶縁形冶却プロツク(9)にネジ込みるるいは

によつて投着される。この目的は絶縁材 (8a)が非常に能い性質のものであり、耐衡零性の改善と収 扱いの容易化のためである。

そして、この報道にかいては、半導体素子(1)の 発熱は電底電子(2)、絶縁坐(8) そして冷却プロンク (3) を発由して水に伝達され、吸収されるが、絶縁 坐(8) の私伝導効率は金属板 (8b)、接着別 (8c)が介 在することにより相当に高くなつてしまう。この ために半導体素子(1) の特性定格を相当に下げて便 用せざるを得ない。

この 発明の目的は半導体素子の特性定格を十分 に発起でき、感電の恐れはなく、また、電流腐食 などは発生しない半導体素子を用いた電気機器の 冷却装置を提供することである。

[問題を解決するための手段]

しかるに、この発明は冷却プロックの電流場子 との扱敗面に絶縁層を成形したものである。

(作用)

すなわら、この絶縁層を冷却ブロックに成形することにより、熱伝導効率を下げることなく、電

(4)

ロー付等により取付けられたホースニップルである。 さらに配管ホース(6) はホースニップル(5) を介して、 2 つの絶縁形冷却プロック(9) の水路(4) を連結して いり、 放配管ホース(6) 及び放水路には図示の矢印方向に水が流れるようになつている。

次に本装置の作用効果について説明する。この構造にかいて、半等体素子(1) から発生した熱は、環境増子(2)、絶機層(9b)、冷却ブロック(9a)を経出して水に伝達され、放水に吸収され、放水が外郎へ循環することにより半導体素子(1) は冷却される。そしてこの際、熱伝導効率は過級層(9b)の影響のみで大中に感くなることは解消できるとともに、水路内部の水は電気回路と放絶機形冷却でした。

従って木装置においては、熱伝等効率の良好で、感覚の恐れるるいは電視層食などは発生しない。また、木発明を用いれば従来高純水を使用しなければ製作不可能であった高端氏の半導体素子や卸装置をも容易に実現できる。

(6)

(5)

なか、本発明は冷却プロック (9a) 化絶線器 (9b) を成形する 合について説明したが電視場子(2) に 絶縁層を成形した場合にも同じ効果が得られるも のである。また、半導体素子を複数錯異合わせた 場合にも広く適用できる。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、冷却ブロックに熱伝導性の良好な電気絶縁材料を成形したので、熱伝導効率が良く、冷却水が監気回路と完全に絶難され、安全性が高く、かつ電視解食を防止できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1因はこの発明の一実施例を示す維斯面図、 第2因、第3因は従来の半導体素子冷却装置の機 成例を示す経断面図である。

図にかいて、(1) は半導体業子、(2) は電流帽子、(3) は従来の冷却プロック、(4) は水路、(5) はホースニップル、(6) は配管、(7)、(8) は従来の絶縁坐、(8a) は絶縁抜、(8b) は金属板、(9) は絶縁形冷却プロック。(9b) は絶縁層であ

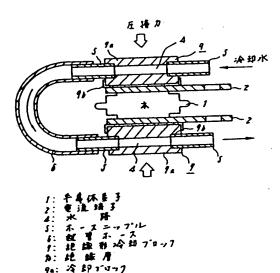
(7)

8.

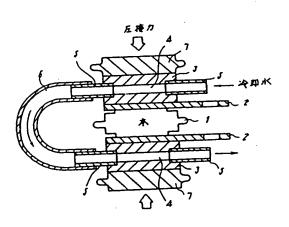
代理人 大 岩 地 雄

(8)

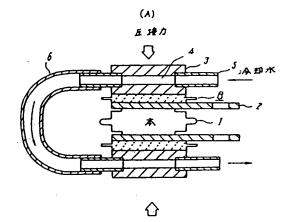
第 1 図

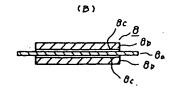


第 2 図



第3图





THIS PAGE BLANK (USPTO)